



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 11040943 A

(43) Date of publication of application: 12 . 02 . 99

(51) Int. CI

H05K 3/40 B28B 11/12 // H05K 3/10

(21) Application number: 09209599

(22) Date of filing: 17 . 07 . 97

(71) Applicant:

NGK SPARK PLUG CO LTD

(72) Inventor:

YASUDA TOSHIKATSU KUROKI YOSHIAKI

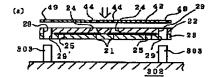
(54) MANUFACTURE OF CERAMIC MOLD

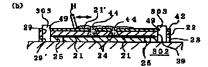
(57) Abstract:

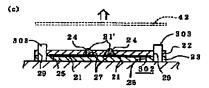
PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a ceramic mold, which surely applies a conductive paste even if a paste filling through-hole is smail.

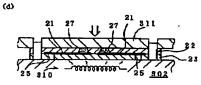
SOLUTION: A method for manufacturing a ceramic mold includes a mask sheet laminated step, wherein a mask sheet 42 having paste supply through-hole parts 44 corresponding to paste filling through-holes 24 is laminated on a mold main body 22, under the condition where the paste supply through-holes 44 are aligned with the paste filling through-holes 24, and a paste-filling step wherein a conductive paste 21' is applied from the top of the mask sheet 42, under the condition where the mask sheet 42 is laminated on the mold main body 22. The paste filling through-holes 24 are filled with the conductive paste 21' through the paste supply via hole parts 44.

COPYRIGHT: (C)1999,JP0











(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-40943

(43)公開日 平成11年(1999)2月12日

(51) Int.Cl. ⁵ H 0 5 K B 2 8 B	識別記号	F I H 0 5 I B 2 8 I			1	ĸ	
# H05K		H 0 5			Е		
		*************************************	清求	未請求	請求項の数9	FD	(全 15 頁)

(21)出願番号

特願平9-209599

(22)出願日

平成9年(1997)7月17日

(71)出願人 000004547

日本特殊陶業株式会社

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

(72)発明者 安田 年克

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

(72)発明者 黒木 義昭

愛知県名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日

本特殊陶業株式会社内

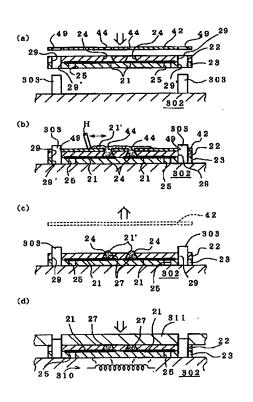
(74)代理人 弁理士 菅原 正倫

(54) 【発明の名称】 セラミック成形体の製造方法

(57)【要約】

【課題】 ペースト充填用貫通孔が小さくても導電性ペーストを確実に充填することができるセラミック成形体の製造方法を提供する。

【解決手段】 本発明のセラミック成形体の製造方法は、ペースト充填用貫通孔24に対応するペースト供給 貫通部44を有するマスクシート42を、該ペースト供 給貫通部44がペースト充填用貫通孔24に対して位置合わせされた状態で、成形本体22に対して積層するマスクシート積層工程と、マスクシート42が成形本体22に対して積層された状態で、該マスクシート42の上から導電性ペースト21,を塗布し、ペースト供給貫通部44を介してペースト充填用貫通孔24に対し該導電性ペースト21,を充填するペースト充填工程を含むことを特徴とする。



20

30

40

50



【特許請求の範囲】

--

【請求項1】 セラミック粉末により板状に形成されるとともにその一方の板面と接するように導電性ペースト層が形成された成形体本体を含んで構成され、 その成形体本体には、一端が該成形体本体の他方の板面(以下、案内先板面という)に開口し、他端側が前記導電性ペースト層に連なるようにこれを厚さ方向に貫通してペースト充填用貫通孔が形成されるとともに、そのペースト充填用貫通孔に導電性ペーストが充填されて、前記導電性ペースト層と前記成形体本体の前記案内先板面とにまたがる導電案内部が形成されたセラミック成形体の製造方法であって、

前記ペースト充填用貫通孔に対応するペースト供給貫通 部を有するマスクシートを、該ペースト供給貫通部が前 記ペースト充填用貫通孔に対して位置合わせされた状態 で、前記成形体本体に対して積層するマスクシート積層 工程と、

前記マスクシートが前記成形体本体に対して積層された状態で、該マスクシートの上から前記導電性ペーストを塗布し、前記ペースト供給貫通部を介して前記ペースト充填用貫通孔に対し該導電性ペーストを充填するペースト充填工程と、

を含むことを特徴とするセラミック成形体の製造方法。 【請求項2】 前記マスクシート積層工程において、前記マスクシートは前記成形体本体に対し、前記成形体本体に形成された成形体側ピン孔と、これに対応して前記マスクシートに形成されたマスクシート側ピン孔とに共通の位置決めピンを差し込むことにより、前記ペースト供給貫通部が前記ペースト充填用貫通孔に対して位置合わせされた状態で積層される請求項1記載のセラミック成形体の製造方法。

【請求項3】 前記マスクシート積層工程に先立って、前記ペースト充填用貫通孔を形成前又は形成後の前記成形体本体に対し、前記成形体側ピン孔を形成する成形体側ピン孔形成工程を含む請求項2記載のセラミック成形体の製造方法。

【請求項4】 前記マスクシート積層工程に先立って、前記ペースト供給貫通部を形成前又は形成後の前記マスクシートに対し、前記マスクシート側ピン孔を形成するマスクシート側ピン孔形成工程を含む請求項2又は3に記載のセラミック成形体の製造方法。

【請求項5】 前記成形体側ピン孔と前記マスクシート側ピン孔とは、前記成形体本体と前記マスクシートとを互いに積層した状態で両者を打ち抜くことにより同時に形成される請求項2ないし4のいずれかに記載のセラミック成形体の製造方法。

【請求項6】 前記成形体側ピン孔形成工程において、前記成形体本体には、前記成形体側ピン孔と前記ペースト充填用貫通孔とが打抜きにより同時に形成される請求項3ないし5のいずれかに記載のセラミック成形体の製

造方法。

【請求項7】 前記マスクシート側ピン孔形成工程において、前記マスクシートには、前記マスクシート側ピン孔と前記ペースト供給貫通部とが打抜きにより同時に形成される請求項4ないし6のいずれかに記載のセラミック成形体の製造方法。

2

【請求項8】 前記ペースト供給貫通部及び前記ペースト充填用貫通孔を形成前の前記成形体本体と前記マスクシートとを互いに積層し、その状態でそれら成形体本体とマスクシートとを打ち抜くことにより、前記ペースト供給貫通部と前記ペースト充填用貫通孔とを同時に形成する請求項1ないし7のいずれかに記載のセラミック成形体の製造方法。

【請求項9】 前記成形体本体は、後の分割工程により前記ペースト供給貫通部がそれぞれ形成された複数の小成形体本体に分割されることが予定されており、前記成形体側ピン孔は、それら小成形体本体となるべき部分を除いた余白領域に形成される請求項2ないし8のいずれかに記載のセラミック成形体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、セラミック成形体 の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】内部に配線パターンを有するセラミック 基板においては、該配線パターンから基板表面に至る導 電案内部を基板の厚さ方向に形成し、例えばその表面側 末端に端子部等を形成することが一般的に行われてい る。このようなセラミック基板は、セラミック成形体を 焼成することにより得られるが、その成形体は例えば次 のようにして製造されている。まず、セラミックグリー ンシートの表面に配線部となるべき導電性ペースト層を 印刷により形成し、該導電性ペースト層が形成された該 グリーンシートの上側から、該導電性ペースト層に対応 する位置において板厚方向に貫通するペースト充填用貫 通孔を有する別のセラミックグリーンシートを積層す る。そして、該ペースト充填用貫通孔に対し導電性ペー ストをスクリーン印刷等により充填し、導電性ペースト 層とグリーンシート表面とにまたがる導電案内部を形成 する。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで近年では電子回路基板の小型化が進んでおり、それに伴い配線パターンや電極端子等も薄膜化及び細幅化する傾向にある。このような小型の基板を製造する場合、配線パターンが細幅化するとペースト充填用貫通孔もこれに対応して小さくなり、例えばその直径を0.1mm以下程度にまで小さくしなければならない場合もある。そして、このようにペースト充填用貫通孔の直径が小さくなると、スクリーン印刷によりペースト充填を行う場合は印刷精度に限界

20

できる。

ト積層工程に先立って、ペースト供給貫通部を形成前又 は形成後のマスクシートに対しマスクシート側ピン孔を 形成する、マスクシート側ピン孔形成工程を行うことも

【0009】成形体側ピン孔とマスクシート側ピン孔とは、成形体本体とマスクシートとを互いに積層した状態で両者を打ち抜くことにより同時に形成することができる。これにより、成形体側ピン孔とマスクシート側ピン孔とを、位置ずれ等を生ずることなく短時間で効率的に形成することができる。

【0010】また、上記成形体側ピン孔形成工程において成形体本体には、成形体側ピン孔とペースト充填用貫通孔とを打抜きにより同時に形成することができる。これにより、成形体側ピン孔とペースト充填用貫通孔とを、位置ずれ等を生ずることなく短時間で効率的に形成することができる。

【0011】さらに、マスクシート側ピン孔形成工程においてマスクシートには、マスクシート側ピン孔とペースト供給貫通部とを打抜きにより同時に形成することができる。これにより、マスクシート側ピン孔とペースト供給貫通部とを、短時間で効率的に形成することができる。

【0012】さらに、ペースト供給貫通部及びペースト充填用貫通孔を形成前の成形体本体とマスクシートとを互いに積層し、その状態でそれら成形体本体とマスクシートとを打ち抜くことにより、ペースト供給貫通部とペースト充填用貫通孔とを同時に形成することができる。これにより、ペースト供給貫通部とペースト充填用貫通孔とを、位置ずれ等の問題を生ずることなく短時間で効率的に形成することができる。

【0013】成形体本体が後の分割工程により、ペースト供給貫通部がそれぞれ形成された複数の小成形体本体に分割されることが予定されている場合に、それら小成形体本体となるべき部分を除いた余白領域に成形体側ピン孔を形成することができる。これにより、余白領域を成形体側ピン孔の形成部として有効活用でき、しかも複数の小成形体本体に対し、各ペースト充填用貫通孔に導電性ペーストを確実かつ能率的に充填することができる。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を、図面に示す実施例を参照して説明する。図1は、セラミック成形体を焼成することにより得られるセラミック基板(以下、単に基板ともいう)1の一例を模式的に示している。基板1は、基板本体2の上面(案内先板面)に形成された電極端子部5と、基板本体2の下面に形成された電極端子部6と、基板本体2の板厚方向中間部において、基板本体2の長手方向に沿って形成された配線部3とを有している。電極端子部5及び6は、基板本体2の厚さ方向に形成された導電案内部7及び8により、配線

があるため、例えば位置ずれ等により貫通孔に導電性ペーストを確実に充填できず、焼成後のセラミック基板に おいて導通不良等が生じやすくなる問題がある。

【0004】本発明の課題は、ペースト充填用貫通孔が小さくても導電性ペーストを確実に充填することができるセラミック成形体の製造方法を提供することにある。 【0005】

【課題を解決するための手段及び作用・効果】本発明は、セラミック粉末により板状に形成されるとともにその一方の板面と接するように導電性ペースト層が形成された成形体本体を含んで構成され、その成形体本体には、一端が該成形体本体の他方の板面(以下、案内先板面という)に開口し、他端側が導電性ペースト層に連なるようにこれを厚さ方向に貫通してペースト充填用貫通孔に導電性ペーストが充填されて、導電性ペーストが充填されて、導電性ペーストが充填されて、導電性ペーストが充填されて、導電性ペーストが充填されて、連電性ペーストが充填されて、連電性ペーストが充填されて、連電性ペーストが充填されて、連電性ペーストが充填されて、連電性ペーストが充填されて、連電性ペーストが充填されて、連電性ペーストが充填されて、連電性ペーストを強とがある。

①マスクシート積層工程:ペースト充填用貫通孔に対応するペースト供給貫通部を有するマスクシートを、該ペースト供給貫通部がペースト充填用貫通孔に対して位置合わせされた状態で成形体本体に対して積層する。

②ペースト充填工程:マスクシートが成形体本体に対して積層された状態で、該マスクシートの上から導電性ペーストを塗布し、ペースト供給貫通部を介してペースト充填用貫通孔に対し該導電性ペーストを充填する。

【0006】上記本発明の方法によれば、ペースト供給 貫通部を有するマスクシートを成形体本体に重ね、その マスクシートのペースト供給貫通部を介して、成形体本 体のペースト充填用貫通孔に導電性ペーストを充填する ようにしたから、ペースト充填用貫通孔が相当に小さい 場合であっても確実に導電性ペーストを充填することが でき、ひいては焼成後の基板における導通不良等も生じ にくくなる。

【0007】上記マスクシート積層工程においては、成形体本体に形成された成形体側ピン孔と、これに対応してマスクシートに形成されたマスクシート側ピン孔とに共通の位置決めピンを差し込むことにより、ペースト供給貫通部をペースト充填用貫通孔に位置合わせした状態でマスクシートを成形体本体に対し積層することができる。これにより、ペースト供給貫通部とペースト充填用貫通孔との位置合わせを極めて簡単かつ正確に行うことができ、ひいてはペースト充填用貫通孔に対する導電性ペーストの充填を一層確実に行うことができる。

【0008】また、上記マスクシート積層工程に先立って、ペースト充填用貫通孔を形成前又は形成後の成形体本体に対し成形体側ピン孔を形成する、成形体側ピン孔形成工程を行うことができる。さらに、上記マスクシー

•

7

にそれぞれ電気的に接続されてい ,は、図1(b)に示すように、基板本 数3の対応直交する向きにおけるその断面寸法が 遂いて電極端子部5側よりも大きく設定さ ・・ |を有している。一方、導電案内部8は、そ が配線部3側及び電極端子部6側のそれぞれ **よぼ同一寸法とされた円柱形状を有している。** ・極端子部5及び6は、基板本体2側に埋め込ま を板本体2の表面とほぼ面一となるように形成される。

√0 0 1 5】上記基板1は液体の電気抵抗値あるいはそ の他の電気的物性値を測定するために使用されるもので ある。具体的には基板1は、配線部3と電極端子部5と の組が板面幅方向に複数並列的に形成されている。そし て、測定対象となる液滴を電極端子部5の隣接するもの 同士にまたがるように落とし、電極端子部6から配線部 3及び電極端子部5を介して該液滴に通電するととも に、そのときに該液滴を介して流れる電圧ないし電流の 情報に基づいて該液体の電気的物性値の測定を行う。

【0016】図17にその測定方法の一例を示してい る。まず、基板1の電極端子部6a,6b,6cに測定 装置70を接続する。測定装置70は、図17(c)に 示すように、例えば公知の交流電位差計方式による抵抗 計として構成されており、トランジスタ回路71、変成 器CT、すべり線抵抗器72、同期整流器73、及び検 出器 7 4 等を含む。そして、電極端子部 5 a , 5 b , 5 cにまたがるように液体を塗布し、その液滴Lの上から 同図(b)に示すように、ガラス板等の絶縁板Gを同じ く電極端子部 5 a , 5 b , 5 c にまたがるように重ね る。そしてトランジスタ回路71で交流定電流 I を流 し、接地端子E(電極端子部5a)と端子P(電極端子 部5b)との間の電圧をすべり線抵抗72のRs部分に 生ずる電圧と平衡させることにより測定する。ここで、 平衡したときは $V_E = K I R_S$ であり、 $V_E = I R_S$ である $からR_x=KR_s$ (なお、Kは変成器CTの変成比であ る)となり、液滴Lの抵抗値 (R_x)を求めることがで

【0017】基板1は、微量の液滴の測定が可能となる ように、例えばその長さが35㎜程度、幅が4㎜程度、 厚さが0. 6㎜程度とされ、また、配線部3は、その幅 が0. 3mm程度に設定されている。さらに、電極端子部 5 は長さ0.12 mm、幅0.2 mm程度であり、導電案内 部7の断面径は0.1㎜程度とされている。

【0018】上記基板1は、図1 (c) に示すセラミッ ク成形体(以下、単に成形体ともいう)20を焼成する ことにより得られる。上記成形体20は、基板1の配線 部3となるべき導電性ペースト層21を間に挟んで、2 枚のセラミックグリーンシート(以下、単にグリーンシ ートという)22,23が互いに積層された構成を有し ている。このうち、グリーンシート22は請求項でいう

成形体本体に相当するものであり、電極端子部 5 側の導 電案内部7を形成するために、一端が該グリーンシート 22の表面(案内先板面)に開口し、他端側が導電性ペ ースト層21に連なるようにこれを厚さ方向に貫通して ペースト充填用貫通孔24が形成されている。

【0019】ペースト充填用貫通孔24は、グリーンシ **ート22の厚さ方向と直交する面による断面の寸法が、** 導電性ペースト層21側においてグリーンシート22の 表面側よりも径大となるテーパー面状に形成されてい る。一方、グリーンシート23には、電極端子部6側の 導電案内部8を形成するために、一端が該グリーンシー 10 ト23の表面に開口し、他端側が導電性ペースト層21 に連なるようにこれを厚さ方向に貫通してペースト充填 用貫通孔25が形成されている。なお、ペースト充填用 貫通孔25はテーパー面状ではなく円筒面状に形成され ている。

【0020】そして、これらペースト充填用貫通孔2 4,25に導電性ペースト21、が充填され、導電性ペ ースト層21とセラミックグリーンシート22及び23 のそれぞれの表面とにまたがるように、導電案内部2 7,28が形成されている。なお、本実施例において導 電性ペーストは、電極端子部5が液体と直接接触するこ とを考慮して、耐食性に優れたPt(白金)が使用され ている。また、Pt以外にもW(タングステン)ないし Mo (モリブデン) 等を使用することも可能であるが、 この場合は、焼成後において電極端子部5の表面に、A u等の髙耐食性金属による被覆をメッキ等により形成す ることが有効である。

【0021】以下、本発明の方法により成形体20を製 造する一例について説明する。図2は、その製造に用い られるグリーンシート22及び23の例を平面図により 示している。グリーンシート22及び23は、アルミナ 粉末と焼結助剤粉末との混合粉末に、有機結合剤、可塑 剤、解膠剤及び溶剤等からなる成形助剤を配合・混練し てこれを方形シート状に成形することにより得られるも のである。これらグリーンシート22及び23は、互い に積層されて成形体20とされた後、切断線Cによって 複数の横長方形のシート部分SないしS,に分割される ことが予定されている。これらシート部分S,S'は積 層状態で小成形体本体を形成し、後の焼成によりそれぞ れ基板1(図1)となるべきものである。

【0022】具体的には、長方形状のグリーンシート2 2及び23の中心線Oを挟んでその両側には、それぞれ 複数の上記シート部分S及びS′が、その幅方向に互い に隣接するように配列している。また、同図 (a) に示 すように、グリーンシート22には、各シート部分Sに 対応して中心線〇に関して内側となるようにペースト充 填用貫通孔24が形成されている。一方、同図(b)に 示すように、グリーンシート23には、同じく中心線O に関して外側となるように各シート部分S'に対応して

ペースト充填用貫通孔25が形成されている。さらに、グリーンシート22,23のシート部分S及びS'以外の余白領域には、成形体側ピン孔としてのグリーンシート側ピン孔(後述)29,29'が複数形成されている。

【0023】図3にマスクシート42及び43 (後述) の平面図を示している。マスクシート42,43は、例 えばポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフ タレート等のプラスチックから構成されており、グリー ンシート22, 23とほぼ同一の平面寸法を有してい る。マスクシート42は、後述するペースト充填工程に おいてグリーンシート22 (図2 (a)) に対して使用 するものであり、前述のペースト充填用貫通孔24に対 応するペースト供給貫通孔 (ペースト供給貫通部) 44 と、グリーンシート側ピン孔29に対応するマスクシー ト側ピン孔49とがそれぞれ形成されている。一方、マ スクシート43も、同様に後述するペースト充填工程に おいてグリーンシート23 (図2 (b)) に対して使用 するものであり、ペースト充填用貫通孔25に対応する ペースト供給貫通孔 (ペースト供給貫通部) 45と、グ リーンシート側ピン孔29'に対応するマスクシート側 ピン孔49'とがそれぞれ形成されている。

【0024】図5及び図6は、グリーンシート22及び23へのグリーンシート側ピン孔及びペースト充填用貫通孔の形成工程を示している。まず、グリーンシート側ピン孔の形成には、図5に示す金型100を使用する。すなわち、図5(a)に示すように、セラミックグリーンシート22をダイ孔105を有する下型102上にセットし、次いで同図(b)に示すように、パンチ103を有した上型101を下型102に向けて相対的に接近させることにより、同図(c)に示すようにパンチ103がダイ孔105内に進入してシート22が打ち抜かれ、グリーンシート側ピン孔29が形成される(図2(a))。なお、上型101には、ストリッパ部材10

(a))。なお、上型101には、ストリッパ部材106がばね部材107により上型101から離間する向きに付勢された状態で設けられており、打抜き後においてグリーンシート22がパンチ103とともに連れ戻ること、及び打抜きの際のシート22の浮き上がり及びシート22の逃げが防止されるようになっている。

【0025】次にペースト充填用貫通孔の形成は、図6に示す金型110を使用する。すなわち、図6(a)に示すように、上記グリーンシート22をダイ孔116を有する下型112に対し、該下型112の上面から突出して配置された位置決めピン113をグリーンシート側ピン孔29に差し込んでセットする。そして、同図

(b) 及び(c) に示すように、パンチ115を有する 上型111を下型112に向けて相対的に接近させるこ とにより、パンチ115がダイ孔116内に進入してシ ート22が打ち抜かれ、同図(d)に示すようにペース ト充填用貫通孔24が形成される(図2(a))。な

お、上型111には、前述の上型101と同様のストリ ッパ部材120及びばね部材121が設けられている。 【0026】このようにして打ち抜かれたペースト充填 用貫通孔24は、図9 (c) に示すように、パンチ11 5に面する側が小径となるテーパー面状のものとなって いる。具体的には、グリーンシート22の厚さtが0. 2~0.3mm、貫通孔24の小径側開口部の直径D1が 0.1~0.11㎜、大径側開口部の直径D2が0.3 \sim 0.7 $_{
m mm}$ 、望ましくは0.4 \sim 0.5 $_{
m mm}$ の範囲で調整 されており、D2/D1が3~7、望ましくは4~5の 範囲で調整されている。D1が0.1mm未満になると、 導電性ペースト21'をペースト充填用貫通孔24に対 し確実に充填できなくなる場合がある。一方、D2が 0. 7㎜を超えると、小径側開口部と大径側開口部との 間の径差が大きくなり過ぎて、打抜きによる貫通孔24 の形成が困難となる場合がある。D2/D1が3未満に なると、導電性ペースト21'をペースト充填用貫通孔 24に対し確実に充填できなくなる場合がある。また、 D2/D1が7を超えると、小径側開口部と大径側開口 部との間の径差が大きくなり過ぎて、打抜きによる貫通 孔24の形成が困難となる場合がある。

【0027】本実施例では、例えば t が 0. 26 mm、D 1が0.1mm、D2=0.6mmである。貫通孔24のD 1とD2を上記範囲に調整するには、例えばパンチ11 5の直径を0.1~0.13mm、パンチ115とダイ孔 116との径差を0.01~0.042mmの範囲で調整 し、打抜き速度を例えば300~800mm/sの範囲で 調整すればよい。打抜きパンチ115の直径が該範囲を 外れると、小径側開口部の直径D1の値を上述の範囲に 調整できなくなる。また、径差が上記範囲から外れる と、D2/D1の値を上述の範囲に調整できなくなる。 【0028】ここで、図9(b)に示すように、打抜き により生ずる貫通孔24の大径側開口部の直径D2はダ イ孔116の直径よりも大きくなっている。そして、グ リーンシート22は比較的柔軟であり、パンチ115に より打ち抜かれた部分は、ダイ孔116の外側にはみ出 す部分が生じていても、パンチ115による加圧により 変形しながらダイ孔116内に押し込まれ排出されるこ ととなる。

0 【0029】なお、以上のグリーンシート側ピン孔29 及びペースト充填用貫通孔24の形成は、グリーンシート23についてもほぼ同様の手順により実施される。ただし、グリーンシート23側においては、その厚さtが0.6m程度とシート22より厚く、また、ペースト充填用貫通孔25(図2(b))もテーパー面状ではなく、内径0.6m程度の円筒面状に形成されている。

【0030】次に、図7及び図8は、マスクシート42 及び43へのマスクシート側ピン孔及びペースト供給貫 通孔の形成工程を示している。マスクシート側ピン孔は 図7に示す金型200を用いて形成される。すなわち、

50

同図(a)に示すように、マスクシート42をダイ孔2 05を有する下型202にセットし、同図(b)に示す ように、パンチ203を有した上型201を下型202 に向けて相対的に接近させることにより、同図(c)に 示すように、パンチ203がダイ孔205に進入してマ スクシート側ピン孔49が形成される。なお、上型20 1には、ストリッパ部材206及びばね部材207が設 けられている。

【0031】次に、ペースト供給貫通孔は図8に示す金 ように、マスクシート42を下型212に対し、該下型 212に形成された位置決めピン213にマスクシート 側ピン孔49を差し込んでセットする。そして、同図

(b) 及び (c) に示すように、パンチ215を有する 上型211を下型212に向けて相対的に接近させるこ とにより、パンチ215がダイ孔216に進入してシー ト42が打ち抜かれ、同図(d)に示すようにペースト 供給貫通孔44が形成される(図3(a))。なお、上 型211には、ストリッパ部材220及びばね部材22 1が設けられている。

【0032】なお、以上のマスクシート側ピン孔49及 びペースト供給貫通孔44の形成は、マスクシート43 についてもほぼ同様の手順により実施される。

【0033】次に、図10(a)に示すように、グリー ンシート23の表面に、配線部3(図1)に対応したパ ターン形状の導電性ペースト層21をスクリーン印刷等 により形成する。このとき、図10 (c) に示すように ペースト充填用貫通孔25の一部が導電性ペーストによ り充填される場合がある。そして、同図 (b) に示すよ うに、その上からグリーンシート22を、ペースト充填 30 用貫通孔24の大径側開口部(図9(c))の面が導電 性ペースト層21に接するように積層する。そして、図 11 (a) に示すように、積層されたグリーンシート2 2及び23を印刷用位置決めダイ302に対し、グリー ンシート側ピン孔29,29'に基準ピン303を差し 込むことにより、グリーンシート22が上となるように セットする。続いて、グリーンシート22の上側からマ スクシート42を、マスクシート側ピン孔49に位置決 めピン303を差し込んで積層する(マスクシート積層 工程)。このとき、マスクシート42は、ペースト供給 40 貫通孔44がグリーンシート22のペースト充填用貫通 孔24に対して位置合わせされる。

【0034】そして、同図 (b) に示すように、上記マ スクシート42の上に導電性ペースト21)を塗布し、 その状態で板部材Hをマスクシート42上で移動させる ことにより、ペースト供給貫通孔44を介してペースト 充填用貫通孔24に対し導電性ペースト21、が充填さ れ、導電案内部27が形成される(ペースト充填工 程)。次いで、同図(c)に示すようにマスクシート4 2をグリーンシート22から剥がし取り、導電性ペース 50 1) となる)が形成される。

ト21'を乾燥させた後、同図(d)に示すように加熱 手段310によりダイ302を例えば40℃~60℃に 加熱した状態で、押さえ部材311をグリーンシート2 2上に重ねて加圧することにより、積層されたグリーン シート22及び23を一体化する。ここで、図12

(b) に示すように、マスクシート42を剥がし取った 状態においては、ペースト充填用貫通孔24には、ペー スト供給貫通孔44の深さに対応する分だけ、導電性ペ ースト21,が口部から若干盛り上がった状態で充填さ 型210を用いて形成される。まず、同図(a)に示す 10 れている。そして、図12(c)に示すように、押さえ 部材311により盛上がり部Tを押さえ付けることで、 その盛り上がった導電性ペースト21,がシート22の 板面方向に広がりつつ厚さ方向に押し込まれ、シート2 2の上面とほぼ面一の電極端子ペーストパターン5'

(焼成により電極端子部5(図1)となる)が、導電案 内部27の上部に一体化された状態で形成される。

【0035】ここで、ペースト充填用貫通孔24は、導 電性ペースト層21側の開口部がこれと反対側の開口部 よりも大径となるテーパー面とされている。こうするこ とによって、導電案内部27と導電性ペースト層21と の間で、可能な接触面積を増加させることができ、ひい ては焼成後における導通不良等が生じにくくなる。ま た、導電性ペースト21、が充填不十分となって空隙が 生じた場合でも、押さえ部材311により導電性ペース ト21)を押さえ付けてペースト充填用貫通孔24に押 し込むようにしたからそのような空隙を埋めることがで き、ひいては導通不良等がさらに生じにくくなる。

【0036】このようにグリーンシート22のペースト 充填用貫通孔24への充填が完了後、図13に示すよう に、グリーンシート23のペースト充填用貫通孔25へ の導電性ペースト21'の充填も同様に行われる。すな わち、図13 (a) に示すように、グリーンシート22 及び23を反転させ、グリーンシート23が上側となる ように印刷用位置決めダイ302にセットする。続い て、その上側からマスクシート43をグリーンシート2 3に対し、同様にマスクシート側ピン孔49'を位置決 めピン303に差し込んでセットする。

【0037】そして、同図 (b) に示すように、上記マ スクシート43の上から導電性ペースト21,を塗布 し、板部材Hによりペースト供給貫通孔45を介してペ ースト充填用貫通孔25に対し導電性ペースト21'を 充填する。また、同図(c)に示すように、マスクシー ト43をグリーンシート23から剥がし取り、導電性ペ ースト21'を乾燥させる。さらに、同図(d)に示す ように、ダイ302を40℃~60℃に加熱した状態 で、押さえ部材311により上側から加圧することによ り、図12(d)を援用して示すように、グリーンシー ト22及び23を一体化しつつ導電案内部28と電極端 子ペーストパターン6'(焼成により電極端子部6(図

【0038】そして、このようなセラミック成形体60 (図4) において図示しない打抜きパンチにより切断線 Cに沿って切断することにより、図1 (c) に示すよう に、それぞれセラミック基板となるべき成形体20に分 離する(切断工程)。その後、成形体20を、例えば温 度1500~1600℃で焼成することにより、図1 (a) に示すセラミック基板 1 が得られる。ここで、グ リーンシート22,23は一体化して基板本体2となる とともに、導電性ペースト層21は配線部3、さらに端 子ペーストパターン5', 6'はそれぞれ電極端子部

【0039】なお、図14に示すように、成形体側ピン 孔形成工程において、グリーンシート22(あるいは2 3)には、グリーンシート側ピン孔29 (29')とペ ースト充填用貫通孔24 (25) とを打抜きダイ400 を用いて、打抜きにより同時に形成することができる (なお、括弧内の符号は図 2 (b)を参照)。また、図 14を援用して示すように、マスクシート側ピン孔形成 工程において、マスクシート42 (43) には、マスク シート側ピン孔49(49')とペースト供給貫通孔4 4(45)とを打抜きダイ400を用いて、打抜きによ り同時に形成することができる(なお、括弧内の符号は 図3(b)を参照)。打抜ダイ400は、図5ないし図 8と同様に、上型401、下型402、パンチ403, 405、ダイ孔408,409、ストリッパ部材406 及びばね部材407等を備えている。

5,6となる。

【0040】さらに、図15に示すように、グリーンシ ート22(あるいは23)とマスクシート42(あるい は43) とを互いに積層し、その状態でそれらグリーン シート22(23)とマスクシート42(43)とを、 打抜ダイ500を用いて打ち抜くことにより、ペースト 供給貫通孔44(あるいは45)とペースト充填用貫通 孔24 (25) とを同時に形成することができる。打抜 ダイ500は、図5ないし図8と同様に、上型501、 下型502、パンチ505、ダイ孔508、ストリッパ 部材506及びばね部材507等を備えている。

【0041】また、図16に示すように、グリーンシー ト22 (あるいは23) とマスクシート42 (あるいは 43)とを互いに積層した状態で、これを打抜ダイ60 0を用いて打ち抜くことで、グリーンシート側ピン孔2 40 孔) 9(29')とマスクシート側ピン孔49(49')と を同時に形成することもできる。打抜ダイ600は、図 5ないし図8と同様に、上型601、下型602、パン チ605、ダイ孔608、ストリッパ部材606及びば ね部材607等を備えている。

*【0042】なお、図1(a)に示すように、セラミッ ク基板1において電極端子部6は、基板本体2の表面か ら突出した形態とすることも可能である。また、以上の 実施例ではペースト充填用貫通孔25は、テーパー面状 ではなく円筒面状に形成されていたが、これをテーパー 面状に形成することも可能である。

12

【0043】また、図18に示すように、製造されるセ ラミック基板1としては、1枚のグリーンシート22に 対してその片面に導電性ペースト層21を印刷して焼成 10 した構成でもよい。

【図面の簡単な説明】

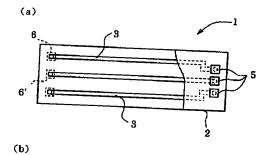
【図1】本発明のセラミック成形体の製造方法に適用さ れるセラミック成形体と、これを焼成することにより得 られるセラミック基板の一例を示す概念図。

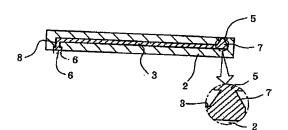
- 【図2】セラミックグリーンシートの平面図。
- 【図3】マスクシートの平面図。
- 【図4】セラミック成形体の平面図、及び正面図。
- 【図5】成形体側ピン孔形成工程の説明図。
- 【図6】図5に続く工程説明図。
- 【図7】マスクシート側ピン孔形成工程の説明図。
 - 【図8】図7に続く工程説明図。
 - 【図9】図6の工程における部分拡大説明図。
 - 【図10】図5、図6の工程の後にセラミックグリーン シートに導電性ペースト層を形成する工程説明図。
 - 【図11】図10に続く工程説明図。
 - 【図12】図11の要部拡大工程説明図。
 - 【図13】図11に続く工程説明図。
 - 【図14】図5~図8の工程の変形例を示す概念図。
 - 【図15】同じくその別の変形例を示す概念図。
- 【図16】さらに別の変形例を示す概念図。
 - 【図17】液体の測定方法の一例を示す概念図。
 - 【図18】セラミック基板の変形例を示す概念図。

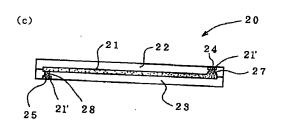
【符号の説明】

- 1 セラミック基板
- 20、60 セラミック成形体
- 21 導電性ペースト層
- 22 セラミックグリーンシート (成形体本体)
- 24、25 ペースト充填用貫通孔
- 29、29' グリーンシート側ピン孔 (成形体側ピン
 - 42、43 マスクシート
 - 44、45 ペースト供給貫通孔(ペースト供給貫通
 - 49、49' マスクシート側ピン孔
 - 303 位置決めピン

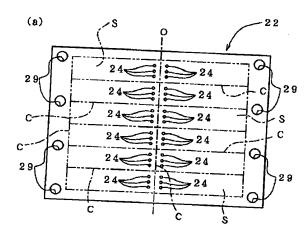
【図1】

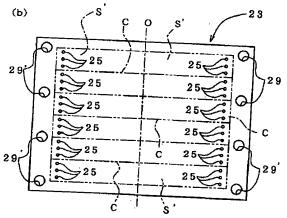




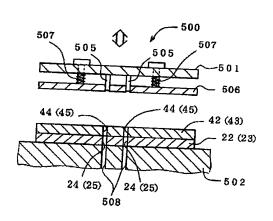


【図2】

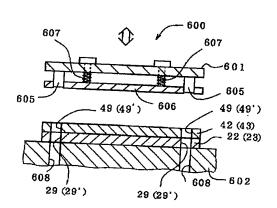




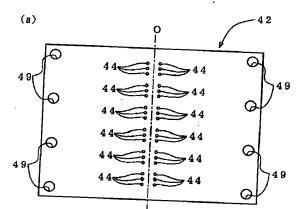
【図15】



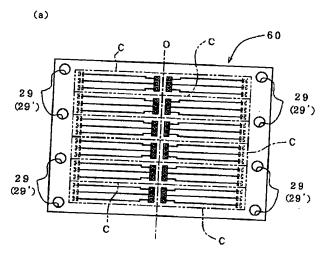
【図16】

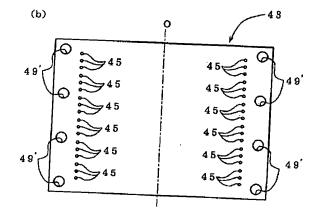


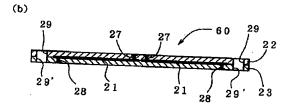
【図3】



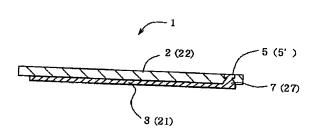
【図4】



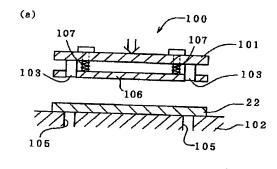


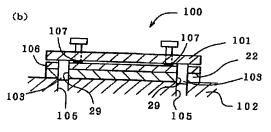


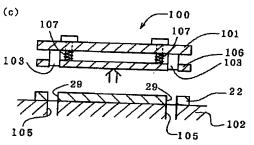
【図18】



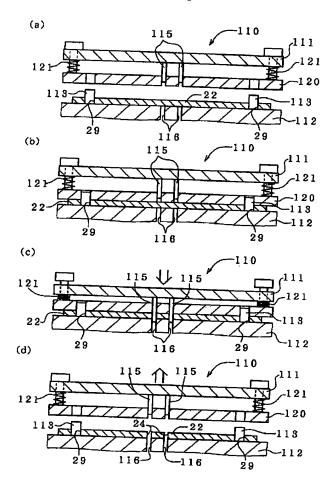
【図5】.



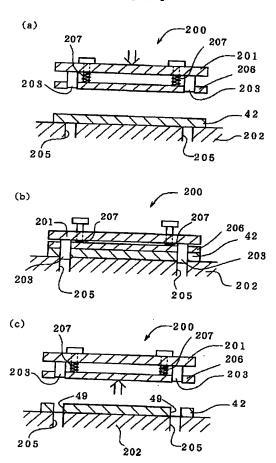




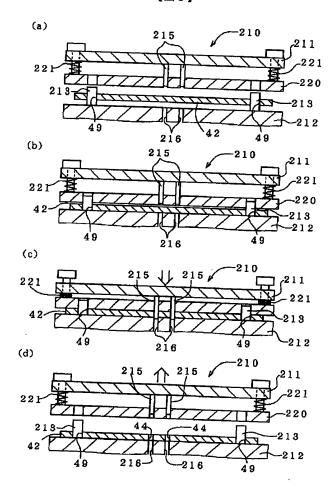
【図6】



【図7】



【図8】

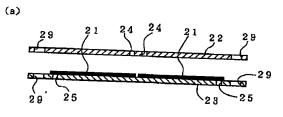


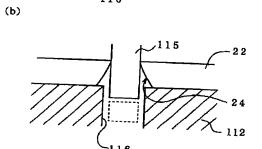
(c)

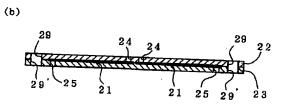
【図9】

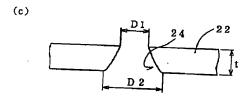
(a) 115 22 112

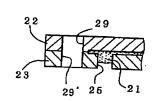
【図10】



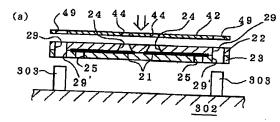


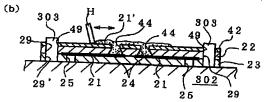


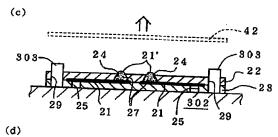


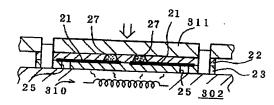


【図11】

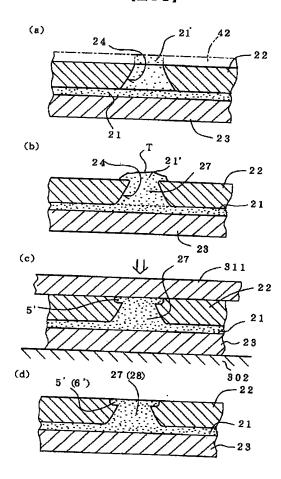






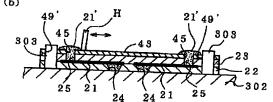


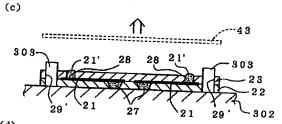
【図12】

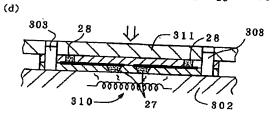


【図13】

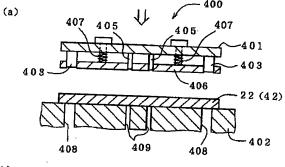
(a)
49' 45
303
49'
23
22
29
25
21
27
21
25
29
29
(b)

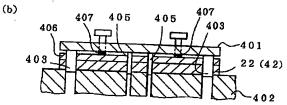


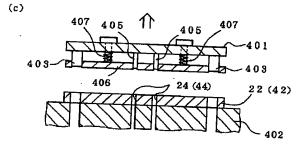




【図14】







【図17】

